

**Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön.  
2011. október 10 – október169.**

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	
7								
8	<p align="center">Ratter Kitti Gentle Mill-el megmunkált EBSD minták mérése (Hikari-kamera tesztelés) RK</p>	<p align="center">TEM mintakészítés Fe mintából (FIB próba) RK, DZ, VG</p>	<p align="center">TEM mintakészítés acél mintából (FIB próba) VG, RK</p>	<p align="center">Groma István, Hegyi Ádám Cu pillár készítés 8 db. FIB RK, VG</p>	<p align="center">Berkesi Márta FIB, ESD, EDS, VG, RK</p>			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16		<p align="center">Mikroszkóp elektronnyaláb és ionnyaláb beállítás VG</p>	<p align="center">Kiss Éva Ag nanorészecskék vizsgálata ETD, BSED VG</p>					
17								
18								
19								
20								
21								

Megjegyzések

DZ  
HK  
RK  
VG

Dankházi Zoltán  
Havancsák Károly  
Ratter Kitti  
Varga Gábor